

キモテクト

ドライフィルム用保護フィルム

For Dry Film Photo Resist

PA8

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

AS (帯電防止) 処理によりごみ付着を防止し、糊残りが無く再剥離が可能
The antistatic treatment frees PA8 from the sticking of dirt and dust. It is re-peelable without any remnants of adhesive.

PA8M

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

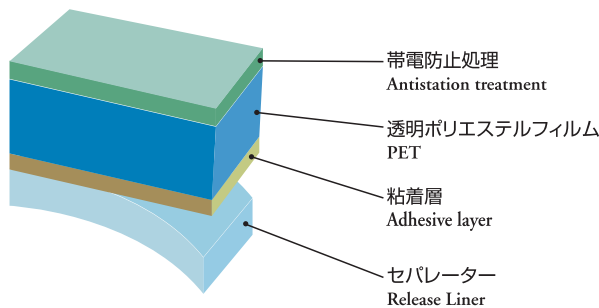
マットタイプ使用により密着性、真空引き性が向上
A matted surface improves adhesion and vacuum pressure.

ファインパターン用保護フィルム
For Fine Pattern

PA10

基材厚 Base Film Thickness	粘着厚 Adhesive Thickness	セパレーター厚 Release Liner Thickness
6 μm	4 μm	25 μm

粘着の厚みを4μにすることにより、
フィルム・ガラスマスクに対しての密着性を向上
4 μm thick adhesive layer improves adhesion to the emulsion surface of film and glass.



特性 Properties

	PA8	PA8M	PA10
全光線透過率(%)*1 Total Light Transmittance	90.7	93.0	91.2
平行光透過率(%)*1 Parallel Light Transmittance	87.9	88.2	88.9
紫外線透過率*2(%/365nm) UV Light Transmittance	87.3	87.9	86.8
紫外線透過率*2(%/420nm) UV Light Transmittance	88.4	89.4	88.3
Haze(%)*1	3.1	5.0	2.5
粘着力(対PET) Adhesive Force for PET	2.2N/25mm	2.5N/25mm	2.7N/25mm
表面抵抗値*3 Surface Resistivity	8.5×10 ⁹ Ω/□	8.5×10 ⁹ Ω/□	3.0×10 ⁹ Ω/□

*1:JIS-K7105に準じて測定。セパレーターは含まれていません。*2:島津製作所製、UV-3101PCで測定。セパレーターは含まれていません。
*3:HP社 High Resistance Meter 4329A、Resistivity Cell 16008Aにて測定

*1:JIS-K7105 without Release Film. *2:Simazu UV-3101PC without Release Liner. *3:HP High Resistance Meter 4329A, with Resistivity Cell 16008A

※本カタログに記載のデータは代表値であり、規格値ではありません。